PRODUCTION OF ALPHA-OLEFIN OLIGOMER

Publication number: JP8239331 Publication date: 1996-09-17

Inventor: ARAKI YOSHITAKE; NAKAMURA HIROFUMI;

AOSHIMA NORIYUKI; NANBA YOSHIAKI; OKANO

TAKESHI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: B01J31/14; C07B61/00; C07C2/30; C07C11/02;

C08F4/60; C08F4/69; C08F10/00; C07B61/00; **B01J31/12; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C08F4/00; C08F10/00;** C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/02; B01J31/14; C07C2/30;

C08F4/69; C08F10/00

- European:

Application number: JP19950068602 19950302 Priority number(s): JP19950068602 19950302

Report a data error here

Abstract of JP8239331

PURPOSE: To obtain an &alpha -olefin oligomer in high yield and selectivity by allowing an &alpha -olefin to react with a specific chromium catalyst in a solvent and adding specific components to the recovered solvent containing catalyst components to readily reactivate the catalyst. CONSTITUTION: Using, as a chromium catalyst, a catalyst system comprising (a) a chromium compound such as chromium (III) 2-ethylhexanoate; (b) at least one selected from amines, amides and imides such as 2,5-dimethylpyrrol, (c) an alkylaluminum such as triethylaluminum, and (d) a halogen-containing compound such as tetrachloroethane, the catalyst components containing at least (c) and (d) selected from (b) through (d) are heated over 100 deg.C in a solvent such as heptane, an &alpha -olefin is reacted in a solvent such as n-heptane at 0-250 deg.C under normal pressure to 250kg/m<2> for 1 minute to 20 hours. The &alpha -olefin oligomer is distilled off from the reaction mixture and the components selected from an alkylating agent, a reducing agent and a halogen-containing agent are added to the recovered solvent containing the catalyst components to circulate these components. The molar ratio of the catalyst components is a:b:c:d=1:(0.1-10):(0.1-20).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-239331

(43)公開日 平成8年(1996)9月17日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI				技術表示箇所
C 0 7 C 11/02		9546-4H		11/02			
B 0 1 J 31/14			В01Ј 3	•		X	
C 0 7 C 2/30				2/30			
C 0 8 F 4/69	MFG			4/69		MFG	
10/00			1	10/00			
		審査請求	未請求請求功	頁の数 4	FD	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平7-68602		(71)出願人	00000590	68		
				三菱化学	学株式:	会社	
(22)出願日	平成7年(1995)3月	月2日		東京都日	f代田I	区丸の内二丁	目5番2号
			(72)発明者	荒木 貞	包剛		
				岡山県倉	倉敷市	潮通三丁目10	番地 三菱化学
				株式会社	土水島	開発研究所内	I
			(72)発明者	中村 第	会文		
				岡山県倉	含敷市	潮通三丁目10	番地 三菱化学
				株式会社	土水島	開発研究所内	Ī
			(72)発明者	青島 菊	放之		
				神奈川県	具横浜	市青葉区鴨志	田町1000番地
				三菱化学	学株式:	会社横浜総合	研究所内
			(74)代理人	弁理士	岡田	数彦	
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 αーオレフイン低重合体の製造方法

(57) 【要約】

【目的】クロム系触媒を使用した α ーオレフイン低重合体の製造方法であって、簡単な操作により触媒を賦活して反応系に循環することにより、特に、エチレンから 1 ーヘキセンを主体とした α ーオレフイン低重合体を高収率かつ高選択率で製造することが出来る工業的有利な α ーオレフイン低重合体の製造方法を提供する。

【構成】少なくとも、クロム化合物(a)、アミン、アミド及びイミドの群から選ばれる1種以上の化合物(b)、アルキルアルミニウム化合物(c)及びハロゲン含有化合物(d)の組み合わせから成る触媒系を使用し、溶媒中で α -オレフインの低重合を行い、得られた反応液から α -オレフイン低重合体を蒸留分離し、次いで、回収された触媒成分含有溶媒にアルキル化剤、還元剤およびハロゲン含有化合物の群から選ばれる少なくとも1種以上の成分を添加したのち反応系に循環する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロム系触媒を使用した α -オレフイン 低重合体の製造方法において、クロム系触媒として、少 なくとも、クロム化合物(a)、アミン、アミド及びイ ミドの群から選ばれる1種以上の化合物(b)、アルキ ルアルミニウム化合物(c)及びハロゲン含有化合物 (d) の組み合わせから成る触媒系を使用し、溶媒中で α - オレフインの低重合を行い、得られた反応液から α - オレフイン低重合体を蒸留分離し、次いで、回収され ゲン含有化合物の群から選ばれる少なくとも1種以上の 成分を添加したのち反応系に循環することを特徴とする α-オレフイン低重合体の製造方法。

【請求項2】 ハロゲン含有化合物(d)が、周期律表 のIIIA、IIIB、IVA、IVB、VA、VB族 の群から選ばれる元素を含むハロゲン含有化合物である 請求項1に記載のα-オレフイン低重合体の製造方法。

【請求項3】 触媒成分のモル比(a):(b): (c): (d) $\%1:0.1\sim10:1\sim100:0.$ 低重合体の製造方法。

【請求項4】 クロム化合物(a)とアルキルアルミニ ウム化合物(c)とが予め接触しない態様でαーオレフ インとクロム系触媒とを接触させる請求項1~3の何れ かに記載の α - オレフイン低重合体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、α-オレフイン低重合 体の製造方法に関するものであり、詳しくは、特に、エ チレンから1-ヘキセンを主体とした $\alpha-$ オレフイン低 30 も1 種以上の成分を添加したのち反応系に循環すること 重合体を高収率かつ高選択率で製造することが出来る工 業的有利な α - オレフイン低重合体の製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、エチレン等のα-オレフイン の低重合方法として、特定のクロム化合物と特定の有機 アルミニウム化合物の組み合せから成るクロム系触媒を 使用する方法が知られている。例えば、特公昭43-1 8707号公報には、クロムを含むVIA族の遷移金属 化合物とポリヒドロカルビルアルミニウムオキシドから 40 成る触媒系により、エチレンから1-ヘキセンを得る方 法が記載されている。

【0003】また、特開平3-128904号公報に は、クロムーピロリル結合を有するクロム含有化合物と 金属アルキル又はルイス酸とを予め反応させて得られた 触媒を使用してαーオレフインを三量化する方法が記載 されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、 α -オレフ

効率を高めることが重要であり、例えば、簡単な操作に より触媒を賦活して反応系に循環することが望まれる が、上記の何れの公報にもこの様な提案はなされていな

【0005】本発明は、上記実情に鑑みなされたもので あり、その目的は、クロム系触媒を使用した α - オレフ イン低重合体の製造方法であって、簡単な操作により触 媒を賦活して反応系に循環することにより、特に、エチ レンから1-ヘキセンを主体としたα-オレフイン低重 た触媒成分含有溶媒にアルキル化剤、還元剤およびハロ 10 合体を高収率かつ高選択率で製造することが出来る工業 的有利な α - オレフイン低重合体の製造方法を提供する ことにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、回収され た触媒成分含有溶媒に特定の成分を添加することによ り、容易に触媒を賦活することが出来、しかも、賦活さ れた触媒を添加成分と共に反応系に循環しても反応系に は何らの影響もないとの知見を得た。

【0007】本発明は、上記の知見に基づき達成された $1\sim 20$ である請求項1又は2に記載の α - オレフイン 20 ものであり、その要旨は、クロム系触媒を使用した α -オレフイン低重合体の製造方法において、クロム系触媒 として、少なくとも、クロム化合物(a)、アミン、ア ミド及びイミドの群から選ばれる1種以上の化合物 (b)、アルキルアルミニウム化合物(c)及びハロゲ ン含有化合物(d)の組み合わせから成る触媒系を使用 し、溶媒中でαーオレフインの低重合を行い、得られた 反応液から α - オレフイン低重合体を蒸留分離し、次い で、回収された触媒成分含有溶媒にアルキル化剤、還元 剤およびハロゲン含有化合物の群から選ばれる少なくと を特徴とする α-オレフイン低重合体の製造方法に存す

> 【0008】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に おいては、クロム系触媒として、少なくとも、クロム化 合物(a)、アミン、アミド及びイミドの群から選ばれ る1種以上の化合物(b)、アルキルアルミニウム化合 物(c)及びハロゲン含有化合物(d)の組み合わせか ら成る触媒系を使用する。

【0009】本発明で使用するクロム化合物は、一般式 CrXnで表される。但し、一般式中、Xは、任意の有 機基または無機の基もしくは陰性原子、nは1~6の整 数を表し、そして、nが2以上の場合、Xは同一または 相互に異なっていてもよい。クロムの価数は0~6価で あり、上記の式中のnとしては2以上が好ましい。

【0010】有機基としては、炭素数が通常1~30の 各種の基が挙げられる。具体的には、炭化水素基、カル ボニル基、アルコキシ基、カルボキシル基、β-ジケト ナート基、β-ケトカルボキシル基、β-ケトエステル 基およびアミド基などが例示れる。炭化水素基として イン低重合体の工業的製造方法においては、触媒の利用 50 は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アル (3)

キルアリール基、アラルキル基、シクロペンタジエニル 基など等が挙げられる。無機の基としては、硝酸基、硫 酸基などのクロム塩形成基が挙げられ、陰性原子として は、酸素、ハロゲン等が挙げられる。

【0011】好ましいクロム化合物は、クロムのアルコ キシ塩、カルボキシル塩、β-ジケトナート塩、β-ケ トエステルのアニオンとの塩、または、クロムハロゲン 化物であり、具体的には、クロム(IV)tert-ブトキシ ド、クロム(III) アセチルアセトナート、クロム(III) トリフルオロアセチルアセトナート、クロム(III) ヘキ 10 H]、CrCl2・2CH8 CN、CrCl2・2[P サフルオロアセチルアセトナート、クロム (III) (2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト)、Cr (PhCOCHCOPh)。(但し、ここでP hはフェニル基を示す。)、クロム(II)アセテート、ク ロム(III) アセテート、クロム(III) 2-エチルヘキサ ノエート、クロム(III) ベンゾエート、クロム(III) ナ フテネート、Cr (CH₃ COCHCOOCH₃)₃ 、塩 化第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化 第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、フ ッ化第一クロム、フッ化第二クロム等が挙げられる。

【0012】また、上記のクロム化合物と電子供与体か ら成る錯体も好適に使用することが出来る。電子供与体 としては、窒素、酸素、リン又は硫黄を含有する化合物 の中から選択される。

【0013】窒素含有化合物としては、ニトリル、アミ ン、アミド等が挙げられ、具体的には、アセトニトリ ル、ピリジン、ジメチルピリジン、ジメチルホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、アニリン、ニトロベンゼ ン、テトラメチルエチレンジアミン、ジエチルアミン、 イソプロピルアミン、ヘキサメチルジシラザン、ピロリ 30 い。すなわち、本発明において、クロム系触媒は、後述 ドン等が挙げられる。

【0014】酸素含有化合物としては、エステル、エー テル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が挙げられ、 具体的には、エチルアセテート、メチルアセテート、テ トラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、ジ メトキシエタン、ジグライム、トリグライム、アセト ン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、ア セトアルデヒド等が挙げられる。

【0015】リン含有化合物としては、ヘキサメチルフ ォスフォルアミド、ヘキサメチルフォスフォラストリア 40 ミド、トリエチルフォスファイト、トリブチルフォスフ ィンオキシド、トリエチルフォスフィン等が例示され る。一方、硫黄含有化合物としては、二硫化炭素、ジメ チルスルフォキシド、テトラメチレンスルフォン、チオ フェン、ジメチルスルフィド等が例示される。

【0016】従って、クロム化合物と電子供与体から成 る錯体例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯体、 エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アルコー ル錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯体、

Cla · 3THF, CrCla · 3dioxane, C r C 1 8 · (CH3 CO2 n - C4 H9), Cr C 18 • $(CH_3 CO_2 C_2H_5)$, $CrCl_3$ •3 (i-C $_3$ H $_7$ OH) , C r C 1_3 · 3 [CH $_3$ (CH $_2$) $_3$ C $H(C_2 H_5) CH_2 OH]$, $CrCl_3 \cdot 3pyri$ dine, $CrCl_3 \cdot 2 (i-C_3 H_7 NH_2)$, [CrCl3 · 3CH3 CN] · CH3 CN, CrCl 3 · 3 P P h 3 、 C r C l 2 · 2 T H F 、 C r C l 2 · 2 pyridine, $CrCl_2 \cdot 2$ [$(C_2 H_5)_2$ N (CH₃) 2 Ph] 等が挙げられる。

【0017】クロム化合物としては、炭化水素溶媒に可 溶な化合物が好ましく、クロムのβ-ジケトナート塩、 カルボン酸塩、 β -ケトエステルのアニオンとの塩、 β - ケトカルボン酸塩、アミド錯体、カルボニル錯体、カ ルベン錯体、各種シクロペンタジエニル錯体、アルキル 錯体、フェニル錯体などが挙げられる。クロムの各種カ ルボニル錯体、カルベン錯体、シクロペンタジエニル錯 体、アルキル錯体、フェニル錯体としては、具体的に 20 は、Cr (CO) 6、(C6 H 6) Cr (CO) 3、 (CO) 5 Cr (=CCH₃ (OCH₃)), (CO) $_{5}$ Cr (= CC $_{6}$ H $_{5}$ (OCH $_{3}$)), CpCrCl $_{2}$ (ここでCpはシクロペンタジエニル基を示す。)、(Cp* CrClCH₃)₂ (ここでCp* はペンタメチル シクロペンタジエニル基を示す。)、(CH3)2 CrC 1等が例示される。

【0018】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することも出来るが、担体に担持させず に、他の触媒成分と組み合わせて使用するのが好まし する特定の接触態様で使用されるが、斯かる態様によれ ば、クロム化合物の担体への担持を行わなくとも高い触 媒活性が得られる。そして、クロム化合物を担体に担持 させずに使用する場合は、複雑な操作を伴う担体への担 持を省略でき、しかも、担体の使用による総触媒使用量 (担体と触媒成分の合計量) の増大と言う問題をも回避 することが出来る。

【0019】本発明で使用するアミンは、1級または2 級のアミンである。1級アミンとしては、エチルアミ ン、イソプロピルアミン、シクロヘキシルアミン、ベン ジルアミン、アニリン、ナフチルアミン等が例示され、 2級アミンとしては、ジエチルアミン、ジイソプロピル アミン、ジシクロヘキシルアミン、ジベンジルアミン、 ビス (トリメチルシリル) アミン、モルホリン、イミダ ゾール、インドリン、インドール、ピロール、2,5-ジメチルピロール、3,4-ジメチルピロール、3,4 -ジクロロピロール、2,3,4,5-テトラクロロピ ロール、2-アシルピロール、ピラゾール、ピロリジン 等が例示される。

チオエーテル錯体などが挙げられる。具体的には、Cr 50 【0020】本発明で使用するアミドとしては、1級ま

たは2級のアミンから誘導される金属アミドが挙げら れ、例えば、上記の1級または2級のアミンとIA族、 IIA族、IIIB族およびIVB族から選択される金 属との反応により得られるアミドが挙げられる。斯かる 金属アミドとしては、具体的には、リチウムアミド、ナ トリウムエチルアミド、カルシウムジエチルアミド、リ チウムジイソプロピルアミド、カリウムベンジルアミ ド、ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド、リチ ウムインドリド、ナトリウムピロライド、リチウムピロ ライド、カリウムピロライド、カリウムピロリジド、ア 10 ルミニウムジエチルピロライド、エチルアルミニウムジ ピロライド、アルミニウムトリピロライド等が挙げられ

【0021】本発明においては、上記の2級のアミン、 2級のアミンから誘導される金属アミド又はこれらの混 合物が好適に使用される。特には、2級のアミンとして は、ピロール、2、5-ジメチルピロール、3、4-ジ メチルピロール、3,4-ジクロロピロール、2,3, 4, 5-テトラクロロピロール、2-アシルピロール、 2級のアミンから誘導される金属アミドとしては、アル 20 表し、 R^6 と R^7 は環を形成してもよい。 ミニウムピロライド、エチルアルミニウムジピロライ ド、アルミニウムトリピロライド、ナトリウムピロライ ド、リチウムピロライド、カリウムピロライドが好適で ある。そして、ピロール誘導体の中、ピロール環に炭化 水素基を有する誘導体が特に好ましい。

【0022】本発明で使用する前記以外のアミド又はイ ミド化合物としては、下記一般式(1)~(3)で表さ れる化合物などが挙げられる。

[0023]

【化1】

$$\begin{array}{ccc} O & M^1 \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ R^1-C-N-R^2 & & \cdots & (1) \end{array}$$

周期律表のIA、IIA、 IIIB族から選ばれる金属元素 であり、 R^1 は、水素原子、炭素数 $1 \sim 30$ のアルキル 基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有していて もよいアリール基、または、ヘテロ元素を含んでいても よいアリール基を表し、R2は、水素原子、炭素数1~ 30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換 基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素を含んで いてもよいアリール基、または、アシル基C (=O) R ³(R³はR¹と同じ定義であり、R¹と異なっていて R^{1} m A 1 (OR^{2}) n H_{p} X_{q}

6

もよい) を表し、R1 とR2 は環を形成してもよい。

【0025】一般式(2)中、M²及びM³は、水素原 子または周期律表のIA、IIA、 IIIB族から選ばれる 金属元素であり、R4 及びR は、水素原子、炭素数1 ~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置

換基を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元 素を含んでいてもよいアリール基を表し、R1 とR5は 環を形成していてもよく、Aは不飽和結合を含んでいて

もよいアルキレン基を表す。

【0026】一般式(3)中、M4は、水素原子または 周期律表のIA、IIA、 IIIB族から選ばれる金属元素 であり、R⁶ は、水素原子、炭素数1~30のアルキル 基、アルケニル基、アラルキル基、置換基を有していて もよいアリール基、または、ヘテロ元素を含んでいても よいアリール基を表し、R⁷ は、水素原子、炭素数1~ 30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換 基を有していてもよいアリール基、ヘテロ元素を含んで いてもよいアリール基、または、SO2 R⁸ 基(R⁸ は R⁶ と同じ定義であり、R⁶ と異なっていてもよい)を

【0027】一般式(1)又は一般式(2)で表される アミド類としては、例えば、アセトアミド、N-メチル ヘキサンアミド、スクシンアミド、マレアミド、N-メ チルベンズアミド、イミダゾール-2-カルボキソアミ ド、ジ-2-テノイルアミン、 β -ラクタム、 δ -ラク タム、ε-カプロラクタム、および、これらと周期律表 のIA、IIAまたは IIIB族の金属との塩が挙げられ。 イミド類としては、例えば、1、2-シクロヘキサンジ カルボキシイミド、スクシンイミド、フタルイミド、マ 30 レイミド、2、4、6-ピペリジントリオン、ペルヒド ロアゼシン-2、10-ジオン、および、これらと周期 律表のIA、IIAまたは IIIB族の金属との塩が挙げら

【0028】一般式(3)で示されるスルホンアミド類 およびスルホンイミド類としては、例えば、ベンゼンス ルホンアミド、N-メチルメタンスルホンアミド、N-メチルトリフルオロメチルスルホンアミド、および、こ れらと周期律表のIA、IIAまたは IIIB族の金属との 塩が挙げられる。これらのアミド又はイミド化合物の 【0024】一般式(1)中、M¹は、水素原子または 40 中、一般式(1)で表される化合物が好ましく、特に、 一般式(1)中のR² がアシル基C(=O)R³ を表 し、R1 とR2 が環を形成しているイミド化合物が好ま

> 【0029】本発明において、アルキルアルミニウム化 合物としては、下記一般式(4)で示されるアルキルア ルミニウム化合物が好適に使用される。

[0030]

【化2】

··· (4)

【0031】一般式(4)中、R¹ 及びR² は、炭素数 が通常1~15、好ましくは1~8の炭化水素基であっ て互いに同一であっても異なっていてもよく、Xはハロ ゲン原子を表し、mは $0 \le m \le 3$ 、nは $0 \le n \le 3$ 、pて、しかも、m+n+p+q=3である数を表す。

【0032】上記のアルキルアルミニウム化合物として は、例えば、下記一般式(5)で示されるトリアルキル* *アルミニウム化合物、一般式(6)で示されるハロゲン 化アルキルアルミニウム化合物、一般式(7)で示され るアルコキシアルミニウム化合物、一般式(8)で水素 化アルキルアルミニウム化合物などが挙げられる。な お、各式中のR1、XおよびR2の意義は前記と同じで

[0033]

【化3】

出来る。

··· (5) $R^{1}_{3}A1$ $R^{1} = A 1 X_{3-1} \quad (m \& 1. 5 \le m < 3)$... (6)

 $R^{1} = A1 (OR^{2})_{3-m}$

(mは0 < m < 3、好ましくは1. $5 \le m < 3$) ··· (7)

R1 , A 1 H3-1

(mは0 < m < 3、好ましくは1. $5 \le m < 3$)

【0034】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体 例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジエチルアル ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。こ キルアルミニウムが特に好ましい。アルキルアルミニウ ム化合物は、2種以上の混合物であってもよい。

【0035】本発明において、ハロゲン含有化合物とし ては、周期律表のIIIA、IIIB、IVA、IV B、VA、VB族の群から選ばれる元素を含むハロゲン 含有化合物が好適に使用される。そして、ハロゲンとし ては、塩素または臭素が好ましい。

【0036】上記のハロゲン含有化合物の具体例として は、塩化スカンジウム、塩化イットリウム、塩化ランタ ン、四塩化チタン、四塩化ジルコニウム、四塩化ハフニ 30 成分(c)及び(d)を含む溶液中に α -オレフイン、 ウム、三塩化ホウ素、塩化アルミニウム、ジエチルアル ミニウムクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリ ド、塩化ガリウム、四塩化炭素、クロロホルム、塩化メ チレン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラク ロロエタン、ヘキサクロロベンゼン、1,3,5-トリ クロロベンゼン、ヘキサクロロシクロヘキサン、トリチ ルクロリド、四塩化シラン、トリメチルクロロシラン、 四塩化ゲルマニウム、四塩化スズ、トリブチルスズクロ リド、三塩化リン、三塩化アンチモン、トリチルヘキサ マス、三臭化ホウ素、三臭化アルミニウム、四臭化炭 素、ブロモホルム、ブロモベンゼン、ヨードメタン、四 臭化ケイ素、ヘキサフルオロベンゼン、フッ化アルミニ ウム等が挙げられる。

【0037】上記のハロゲン含有化合物の中、ハロゲン 原子の数が多いものが好ましく、また、反応溶媒に可溶 の化合物が好ましい。特に好ましいハロゲン含有化合物 の例としては、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロエ タン、テトラクロロエタン、四塩化チタン、四塩化ゲル マニウム、四塩化スズ等が挙げられる。なお、ハロゲン 50 様であり、触媒が調製された後は無関係であり、従っ

含有化合物は、2種以上の混合物として使用することも

··· (8)

【0038】本発明においては、クロム化合物(a)と アルキルアルミニウム化合物(c)とが予め接触しない 態様でαーオレフインとクロム系触媒とを接触させるの れらの中、ポリマーの副生が少ないと言う点でトリアル 20 が好ましい。斯かる特定の接触態様により、選択的に三 量化反応を行わせ、原料エチレンから1-ヘキセンを高 収率で得ることが出来る。

【0039】上記の特定の接触態様は、具体的には、

(1) 触媒成分(b) \sim (d) を含む溶液中に α - オレ フイン及び触媒成分(a)を導入する方法、(2)触媒 成分(a)、(b)及び(d)を含む溶液中に α -オレ フイン及び触媒成分(c)を導入する方法、(3)触媒 成分(a)及び(d)を含む溶液中に α -オレフイン、 触媒成分(b)及び(c)を導入する方法、(4)触媒 触媒成分(a)及び(b)を導入する方法、(5)触媒 成分(a)及び(b)を含む溶液中に、 α -オレフイ ン、触媒成分(c)及び(d)を導入する方法、(6) 触媒成分(b)及び(c)を含む溶液中に α -オレフイ ン、触媒成分(a)及び(d)を導入する方法、(7) 触媒成分(c)を含む溶液中に、α-オレフイン、触媒 成分(a)、(b)及び(d)を導入する方法、(8) 触媒成分(a)を含む溶液中にα-オレフイン、触媒成 分(b)~(d)を導入する方法、(9)α-オレフイ クロロアンチモネート、五塩化アンチモン、三塩化ビス 40 ン及び各触媒成分(a)~(d)をそれぞれ同時かつ独 立に反応系に導入する方法などによって行うことが出来 る。そして、上記の各溶液は、通常、反応溶媒を使用し て調製される。

> 【0040】なお、本発明において、「クロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない態様」 とは、反応の開始時のみならず、その後の追加的な α-オレフイン及び触媒成分の反応器への供給においても斯 かる態様が維持されることを意味する。しかし、上記の 特定の態様は、触媒の調製の際に要求される好ましい態

て、反応系から回収された触媒は、上記の好ましい態様 に反することなくリサイクルすることが出来る。

【0041】クロム化合物とアルキルアルミニウム化合 物とが予め接触する態様でクロム系触媒を使用した場合 に α - オレフインの低重合反応の活性が低くなる理由 は、未だ詳らかではないが、次の様に推定される。

【0042】すなわち、クロム化合物とアルキルアルミ ニウムを接触させた場合、クロム化合物に配位している 配位子とアルキルアルミニウム化合物中のアルキル基と の間で配位子交換反応が進行すると考えられる。そし 10 同一の範囲とされる。 て、斯かる反応によって生成するアルキルークロム化合 物は、通常の方法で得られるアルキルークロム化合物と 異なり、それ自身不安定である。そのため、アルキルー クロム化合物の分解還元反応が優先して進行し、その結 果、α-オレフインの低重合反応に不適当な脱メタル化 が惹起され、α-オレフインの低重合反応の活性が低下

【0043】本発明において、原料α-オレフインとし ては、炭素数が $2 \sim 30$ の置換または非置換の $\alpha -$ オレ フインが使用される。具体的には、エチレン、プロピレ 20 ン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテン、3-メ チル-1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン等が挙げ られる。特に、原料 α - オレフインとしてエチレンが好 適であり、エチレンからその三量体である1-ヘキセン を高収率かつ高選択率で得ることが出来る。

【0044】本発明において、反応溶媒としては、ブタ ン、ペンタン、3-メチルペンタン、ヘキサン、ヘプタ ン、2-メチルヘキサン、オクタン、シクロヘキサン、 メチルシクロヘキサン、2,2,4-トリメチルペンタ ン、デカリン等の炭素数1~20の鎖状または脂環式の 30 た、水素の共存により、副生するポリマーの性状が付着 飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル ベンゼン、メシチレン、テトラリン等の芳香族炭化水素 などが使用される。これらは、単独で使用する他、混合 溶媒として使用することも出来る。

【0045】また、反応溶媒として、反応原料のα-オ レフインそれ自体または主原料以外の α - オレフインを 使用することも出来る。反応溶媒用としては、炭素数が $4 \sim 300 \alpha - オレフインが使用されるが、常温で液状$ $O\alpha$ - オレフインが特に好ましい。

【0046】特に、反応溶媒としては、炭素数が4~1 40 0の鎖状飽和炭化水素または脂環式飽和炭化水素が好ま しい。これらの溶媒を使用することにより、ポリマーの 副生を抑制することが出来、更に、脂環式炭化水素を使 用した場合は、高い触媒活性が得られると言う利点があ る。

【0047】本発明において、クロム化合物の使用量 は、溶媒1リットル当たり、通常1. $0 \times 10^{-7} \sim 0$. 5 mo 1、好ましくは1. $0 \times 10^{-6} \sim 0$. 2 mo 1、 更に好ましくは1. $0 \times 10^{-5} \sim 0$. 0.5 molの範囲 10

は、クロム化合物1mo1当たり、通常50mmo1以 上であるが、触媒活性および三量体の選択率の観点か ら、0.1m01以上とするのがよい。そして、上限 は、通常1. 0×10^4 mol である。また、アミン、 アミド又はイミドの各使用量は、クロム化合物 1 mo 1 当たり、通常 O. 001 mol以上であり、好ましくは 0. 005~1000mol、更に好ましくは0. 01 ~100mo1の範囲とされる。また、ハロゲン含有化 合物の使用量は、アミン、アミド又はイミドの使用量と

【0048】本発明においては、クロム化合物(a)、 アミン、アミド及びイミドの群から選ばれる1種以上の 化合物(b)、アルキルアルミニウム化合物(c)及び ハロゲン含有化合物(d)のモル比(a):(b): (c): (d) $\&1:0.1\sim10:1\sim100:0.$ $1 \sim 20$ が好ましく、 $1:1 \sim 5:5 \sim 50:1 \sim 10$ が特に好ましい。斯かる特定条件の結合により、 α -オ レフイン低重合体として、例えば、ヘキセンを90%以 上(全生成量に対する割合)の収率で製造することが出 来、しかも、ヘキセン中の1-ヘキセンの純度を99% 以上に高めることが出来る。

【0049】反応温度は、通常0~250℃、好ましく は0~150℃、更に好ましくは20~100℃であ る。一方、反応圧力は、常圧ないし250kg/cm2 の範囲から選択し得るが、通常は、100kg/cm2 の圧力で十分である。そして、滞留時間は、通常1分か ら20時間、好ましくは0.5~6時間の範囲とされ る。反応時に水素を共存させるならば、触媒活性および 三量体の選択率の向上が認められるので好ましい。ま 性の少ない紛状となる効果も得られる。共存させる水素 の量は、水素分圧として、通常0.1~100kg/c m² 、好ましくは1. 0~80kg/cm² の範囲とさ れる。

【0050】本発明の最大の特徴は、先ず、反応液から α-オレフイン低重合体を蒸留分離し、次いで、回収さ れた触媒成分含有溶媒にアルキル化剤、還元剤およびハ ロゲン含有化合物の群から選ばれる少なくとも1種以上 の成分を添加したのち反応系に循環する点にある。そし て、本発明の好ましい態様においては、α-オレフイン 低重合体の蒸留分離に先立ち、反応液中の副生ポリマー の分離を行う。

【0051】反応液中の副生ポリマーの分離除去は、公 知の固液分離装置を適宜使用し、副生ポリマーを溶融さ せることなく行われる。固液分離装置としては、濾過機 または遠心分離機を使用するのが好ましい。 α - オレフ イン低重合体の蒸留分離は、公知の方法に従って行うこ とが出来る。そして、α-オレフイン低重合体の蒸留分 離は、必ずしも、反応液中の全成分について行う必要は とされる。一方、アルキルアルミニウム化合物の使用量 50 ない。例えば、エチレンから1-ヘキセンを製造する場

合、1-オクテン等の少量の他のα-オレフイン低重合 体は、分離せずに反応液中に残存させることが出来る。 また、C10-20成分などの副生物も反応液中に残存させ ることが出来る。

【0052】触媒成分含有溶媒に添加されるアルキル化 剤としては、例えば、触媒成分の1つとして前述したト リエチルアルミニウム等の各アルキルアルミニウム化合 物が挙げられる。その他のアルキル化剤としては、グリ ニャー試薬 (RMgX)、アルキルリチウム (RL 様なアルキルアルミニウム化合物は、同時に還元剤とし ても作用する。従って、触媒成分含有溶媒に添加される 還元剤としては、アルキル化剤としてのアルキルアルミ ニウム化合物が使用されるが、それに限定されず、通常 の還元剤も使用可能である。通常の還元剤としては、例 えば、NaBH4、LiAlH4、LiH、NaH、K H、Na、K、Mg、H2等が適宜挙げられる。また、 ハロゲン含有化合物としては、触媒成分の1つとして前 述した各ハロゲン含有化合物が挙げられる。

【0053】上記の各成分の1回当たりの添加量は、特 20 に制限されないが、通常、アルキル化剤および還元剤 は、還元剤をアルキル化剤と見做し、触媒調整に使用し たクロム化合物(a) 1モル当たり、1~100モルが 好ましく、5~50モルが特に好ましい。また、ハロゲ ン含有化合物の場合の1回当たりの添加量は、上記と同 様に、触媒調整に使用したクロム化合物(a)1モル当 たり、 $0.1 \sim 20$ モルが好ましく、 $1 \sim 10$ モルが特 に好ましい。

【0054】上記の成分の少なくとも1種以上を添加し て賦活された触媒は、循環用触媒成分含有溶媒として反 30 応系に循環される。本発明においては、特に、エチレン から高純度の1-ヘキセンを工業的有利に製造すること が出来る。そして、公知の重合触媒を使用した重合反応 により、本発明の製造方法で得られた1-ヘキセンから 有用な樹脂であるL-LDPEを製造することが出来 る。

[0055]

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例により更 に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限 り以下の実施例に限定されるものではない。

【0056】実施例1

120℃の乾燥器で加熱乾燥した2Lのオートクレーブ を熱時に組み立てた後、真空窒素置換した。このオート クレーブには破裂板を備えた触媒成分フィード管を取り 付けておいた。n-ヘプタン(730m1)、2,5-ジメチルピロール (0.140mmol) のn-ヘプタ ン溶液、トリエチルアルミニウム(0.700mmo 1) のn-ヘプタン溶液、1, 1, 2, 2-テトラクロ ルエタン (39.4mg、0.235mmol) のn12

触媒成分フィード管にクロム(III) 2-エチルヘキサノ I-h (22. 5mg, 0. 047mmol) On-hプタン溶液を仕込んだ。n-ヘプタンの全体量は750 m1であった。

【0057】先ず、オートクレーブを80℃に加熱し、 次いで、エチレンを触媒成分フィード管より導入した。 エチレン圧により破裂板が破裂し、クロム化合物がオー トクレーブ胴側に導入されてエチレンの低重合が開始さ れた。全圧が35Kg/cm² Gとなる迄エチレンを導 i)、アルキルボラン(BR $_{\rm s}$)等が挙げられる。この 10 入し、その後、全圧を $3.5\,{
m Kg/c\,m^2}$ Gに、温度を80℃に維持した。0.5時間後、オートクレーブの圧力 を解除して脱ガスを行った後、濾過機によって反応液中 の副生ポリマー(主としてポリエチレン)を分離除去し て反応液を回収した。反応液中のα-オレフイン低重合 体のガスクロマトグラフによる組成分析の結果などを表 1に示した(実施例1A)。

> 【0058】次いで、反応液を蒸留してC4とC6成分 とを分離し、残りの反応液(触媒成分、C。 成分、C 10-20 成分を含有するn-ヘプタン溶液) にトリエチル アルミニウム(0.24mmol)を添加して循環用触 媒成分含有溶媒を調製した。そして、前記のオートクレ ーブにアルゴンガスを導入してエチレンガスの置換を行 い、上記の循環用触媒成分含有溶媒を仕込み、全圧が3 5 Kg/cm² Gとなる迄エチレンを導入し、その後、 全圧を35Kg/cm²Gに、温度を80℃に維持して 2回目の反応を行った。1.0時間後、オートクレーブ の圧力を解除して脱ガスを行った後、濾過機によって反 応液中の副生ポリマー (主としてポリエチレン) を分離 除去して反応液を回収した。反応液中のα-オレフイン 低重合体のガスクロマトグラフによる組成分析の結果な どを表1に示した(実施例1B)。

【0059】実施例2

実施例1において、循環用触媒成分含有溶媒を調製する 際に1、1、2、2-テトラクロルエタン(0.235 mmo1)を使用した以外は、実施例1と同様に1回目 の反応と2回目の反応を行った。各反応液中の α -オレ フイン低重合体のガスクロマトグラフによる組成分析の 結果などを表1に示した。実施例2Aは1回目の反応の 結果であり、実施例2Bは2回目の反応の結果である。

【0060】実施例3

実施例1において、循環用触媒成分含有溶媒を調製する 際にトリエチルアルミニウム(0.701mmol)と 1, 1, 2, 2-テトラクロルエタン(0, 240mm o1)を使用した以外は、実施例1と同様に1回目の反 応と2回目の反応を行った。各反応液中のα-オレフイ ン低重合体のガスクロマトグラフによる組成分析の結果 などを表2に示した。実施例3Aは1回目の反応の結果 であり、実施例3Bは2回目の反応の結果である。

【0061】比較例1

ヘプタン溶液をオートクレーブの胴側に仕込み、一方、50 実施例1において、循環用触媒成分含有溶媒を調製する

際にトリエチルアルミニウムを使用しない以外は、実施例1と同様に1回目の反応と2回目の反応を行った。各反応液中の α -オレフイン低重合体のガスクロマトグラフによる組成分析の結果などを表2に示した。比較例1Aは1回目の反応の結果であり、比較例1Bは2回目の反応の結果である。

【0062】各表中、溶媒種類の「HP」はn-ヘプタン、Cr化合物種類のCr(2EHA)。 はクロム(III) 2-エチ*

*ルヘキサノエート、ハロゲン化物種類のTCEは1, 1, 2, 2-テトラクロルエタンを表し、触媒効率の単位は $g-\alpha$ -オレフイン/1 g-クロム、触媒活性の単位は、 $g-\alpha$ -オレフイン/1 g-クロム・Hr である。

14

【0063】 【表1】

	実施例				
	1 A	1 B	2 A	2 B	
溶媒種類(量:ml)	HP (750)	HP (750)	HP (750)	HP (750)	
Cr化合物種類	Cr (2EHA) 3	Cr (2EHA) 3	Cr (2EHA) 3	Cr (2EHA) 3	
Cr化合物量 (mg)	22, 5	22, 5	22.5	22.5	
Cr化合物(mmol)(a)	0.047	0.047	0.047	0.047	
2,5-ジメチルピロール (mmol) (I	b) 0.140	0.140	0.140	0.140	
EtaAl(mmol) (c)	0.701	0.941	0.701	0.701	
ハロケン化物種類	TCE	TCE	TCE	TCE	
ハロゲン 化物 (mmo l) (d)	0.240	0.240	0.240	0.480	
触媒成分モル比(a:b:c:d)	1:3:15:5	1:3:20:5	1:3:15:5	1:3:15:10	
反応温度 (℃)	80	80	80	80	
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35	
反応時間(Hr)	0.5	1.0	0.5	1.0	
<生成物量(g) >	223.7	495.6	225.1	450.1	
<組成分布(wt%) >					
C ₄	0.3	0.1	0.3	0.1	
C ₆ 全体	91.9	92.2	91.6	93.0	
C6 中の1-hexene含量(wt	%) 98.1	98.8	98. 5	98.9	
C ₈	0.6	0.5	0.6	0.5	
C 1 0 - 2 0	7.1	7.2	7.4	6.3	
副生PE	0.17	0.08	0.12	0.10	
<触媒効率>	95598	211795	96197	192350	
<触媒活性>	191196	211795	192394	192350	

【0064】 【表2】

	実施例		比較	例
	3 A	3 B	1 A	1 B
溶媒種類(量:ml)	HP (750)	HP (750)	HP (750)	HP (750)
Cr化合物種類	Cr (2EHA) 3	Cr (2EHA) 3	Cr (2EHA) 3	Cr (2EHA) 3
Cr化合物量 (mg)	22.5	22, 5	22.5	22.5
Cr化合物(mmol)(a)	0.047	0.047	0.047	0.047
2,5-ジメチルピロール (mmol) (b	0.140	0.140	0.140	0.140
EtaAl(mmol) (c)	0.701	1.402	0.701	0.701
ハロゲン 化物種類	TCE	TCE	TCE	TCE
ハロゲン 化物 (mm ol) (d)	0.240	0.480	0.240	0.240
触媒成分モル比(a:b:c:d)	1:3:15:5	1:3:30:10	1:3:15:5	1:3:15:5
反応温度 (℃)	80	80	80	80
エチレン圧(Kg/cm²G)	35	35	35	35
反応時間(Hr)	0.5	1.0	0.5	1.0

15				16
<生成物量(g) >	220.5	502.3	215.8	311.3
<組成分布(wt%) >				
C ₄	0.3	0.1	0.3	0.1
C 6 全体	91.5	92.5	91.0	91.8
C。中の1-hexene含量(wt%)	98.2	98.9	97.9	98.4
C_8	0.6	0.6	0.6	0.6
C 1 0 - 2 0	7.5	6.7	7.9	7.3
副生PE	0.10	0.09	0.12	0.08
<触媒効率>	94231	214658	92222	133034
<触媒活性>	188462	214658	184444	133034

[0065]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、クロム系 触媒を使用した αーオレフイン低重合体の製造方法であって、簡単な操作により触媒を賦活して反応系に循環す ることにより、特に、エチレンから1-ヘキセンを主体とした $\alpha-$ オレフイン低重合体を高収率かつ高選択率で製造することが出来る工業的有利な $\alpha-$ オレフイン低重合体の製造方法が提供される。

フロントページの続き

 (51) Int. Cl. 6
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 $// \ \ \, \text{C O 7 B} \quad 61/00 \qquad \qquad 3 \ \, \text{O O} \qquad \qquad \qquad \qquad \text{C O 7 B} \quad 61/00 \qquad \qquad 3 \ \, \text{O O}$

(72)発明者 難波 美明

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内 (72)発明者 岡野 丈志

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内